구미전자정보기술원 공고 제2026-386호

「산업혁신기반구축사업 웨이퍼 세정장비 장비 구축」

제안서 예비평가위원 모집 공고

(재)구미전자정보기술원 “산업혁신기반구축사업 웨이퍼 세정장비 장비 구축” 관련 제안서 평가를 위한 제안서 평가위원회 예비 평가위원을 아래와 같이 공개 모집합니다.

2026년 11월 27일

(재)구미전자정보기술원장

1. 평가개요

가. 평가대상 : 산업혁신기반구축사업 웨이퍼 세정장비 장비구축 제안서

장비명	용도
웨이퍼 세정장비	OLEDoS 기판 (8인치 웨이퍼) 세정 장비

나. 평가내용

○ 산업혁신기반구축사업(가상・증강・혼합현실 영상 제공을 위한 마이크로 디스플레이 실증 기반구축)의 일환으로 마이크로 디스플레이 시험제작 공정 지원 및 기술지원을 위하여 OLEDoS 패널 시험제작 지원에 활용되는 공정장비에 대한 입찰공고를 진행함

(조달청 공고번호 : R26BK01847044 - 000)

○ 관련 전문가의 규격과 활용도에 대한 적정성, 사업수행실적, 사후관리성, 추진능력 등의 구매계약 평가항목 검토를 통한 원활한 과제 수행을 위하여 외부 평가위원을 위촉하여 제안서 평가위원회 개최를 통해 적격 업체를 선정하고자 함

2. 응모자격

○ 제안서 평가위원은 해당 심사분야(디스플레이, 반도체, 장비 등 관련 유관 분야)에 전문성이 있는 자로서 다음의 어느 하나에 해당하는 자

- 3년 이상 근무경력을 가진 7급 이상 국가 및 다른 지방자치단체 공무원
- 3년 이상 근무경력을 가진 정부투자기관 · 출연기관 · 지방공기업의 선임연구원 이상 또는 동등 이상 경력자
- 대학의 전임강사 이상인 자로서 해당 분야 전공을 한 자
- 1년 이상 근무경력을 가진 기술사 또는 박사학위 소지자
- 그 밖에 제안서의 평가 또는 계약에 관한 학식과 경험이 풍부한 자

3. 모집인원

○ 21명 이상(제안서 평가위원회 구성인원 7명의 3배수 이상)
○ 평가위원은 후보자 21명 중 추첨으로 7 + 3명 선정(예비인원 포함)
○ 자격요건을 갖춘 모집인원이 21명 지원 시 조기마감

4. 모집기간 및 접수

○ 모집기간 : 2026년 11월 27일(금) ~ 12월 1일(화) 18:00
○ 접수장소 : 구미전자정보기술원 산업인공지능혁신단 가상융합산업지원센터
○ 접수방법 : 이메일 접수
- 이 메 일 : hwbae@geri.re.kr

5. 제출서류

○ 제안서 평가위원(예비평가위원) 등록 신청서
○ 보안각서 및 개인정보 수집·이용 동의서
○ 증빙서류(개인의 경우 경력증명서, 자격증 등)

6. 예비평가위원 선정방법 및 기준

○ 선정방법 : 서류심사
○ 선정기준
- 직능, 대학, 지역, 전문분야별로 적정한 인원을 균형 있게 선정
- 해당 분야에 대한 학식과 관련 경력이 많은 자

○ 제척기준
- 당해 평가대상과 관련하여 용역, 자문, 연구 등을 수행한 경우
- 당해 평가의 시행으로 인하여 이해 당사자가 되는 경우
- 최근 3년 이내에 당해 평가대상 업체에 재직한 경우
- 기타 공정한 심의를 수행할 수 없다고 판단되는 자

7. 평가위원 선정

- 제안서 제출자(입찰 참여자) 추첨에 의한 다 빈도순으로 평가위원선정
- 다 빈도수가 동일한 경우 고령자 순으로 선정
- 선정인원 : 평가위원 7명이상 10명 이내

8. 대상자 선정 통지 : 추후 평가위원으로 선정된 위원에게 개별 통지

9. 제안서 평가일시

○ 일　　시 : 2026년 12월 9일(수), 10:30 ~ 12:30 **(예정, 변동 가능)**

○ 장　　소 : 스마트커넥트센터 3층 회의실

※ 평가위원회 참석 시 별도의 교통편이 제공되지 않으며, 본원으로 방문하지 않도록 주의

○ 방　　법 : 기술평가 회의(PT발표)를 통한 평가

※ 유찰 등 입찰 진행에 따라 변동될 수 있음(일정 변경 시 개별 연락)

10. 기타 참고사항

○ 모든 서류는 마감일까지 도착한 서류에 한하여 접수하며 제출된 서류는 반환하지 않습니다.

○ 위원의 임기는 해당 장비의 제안서 평가 심사에 한하며, 위원회 참석 시 예산의 범위 내에서 참석(심의) 수당을 지급합니다.